## (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)勢許出屬公無条件 辞聞2003-113433 (P2003-113433A)

(43)公開日 平成15年4月18日(2003.4.18)

(51) Int.CL <sup>2</sup>	識別記号	FI	テーマコート*(参考)	
C22C 5/06		C 2 2 C 5/06	Z 4K029	
C23C 14/14		C 2 3 C 14/14	D	
14/34		14/34	A	

審査請求 未請求 耐求項の数6 OL (全 7 頁)

(21)出願書号	特職2001-307336(P2001-307336)	(71)出版人	000005083
(22) 出版日	平成13年10月3日(2001, 10.3)		日立金属株 東京都港区
		(72) 完明者	村田 英夫

日立金属株式会社 東京都港区芝浦一丁目2番1号 者 村田 英夫

島祖果安央市安末町2107番地2 日立金属 株式会社治金研究所内

Fターム(参考) 4ND29 BA22 BC03 BC07 BC00 BD02 BD03 BD09 CA05 DC04 DC08

## (54) 【発明の名称】 電子部品用Ag合金膜およびAg合金膜形成用スパッタリングターゲット材

## (57)【哪約】

【課題】 低い抵抗値と高い反射率、プロセス中でのヒ ロック耐性、耐熱性、耐食性そして基板との密着性を改 等した電子部品用を合金離およびAg合金糠形成用スパ ッタリングターゲット材を提供する。

【解決手段】 Sc. Y. Sm. Eu. Tb. Dy. E r. Ybから開ばれる1種以上の元素を合計で0.1~ 2at%、さらにCu、Auのうち1種または2種の元 素を0.1~3at%含み残部実質的にAgからなる電 子部品用Ag合金牌である。そのうち、Cu. Auから Cuを選択し、CuをO. 1~2at%含む電子部品用 Ag合金膜。また、Cu、AuからAuを選択し、Au を0.1~3at%会が電子部品用Ag合金棚である。 そしてこれら同様の成分組成を有する電子部品用Ag合 金製形成用スパッタリングターゲットである。

【特許請求の範囲】 【請求項1】 Sc. Y. Sm. Eu. Tb. Dy. E

r、Ybから選ばれる1種以上の元素を合計で0.1~ 2at%、Cu、Auのうち1種または2種の元素を 1~3at%含み模都実質的にAgからなることを 特徴とする電子部品用Ag合金膜。

【請求項2】 Cu、AuからCuを選択し、Cuを

 1~2at%含むことを特徴とする請求項1記載の 電子部品用Ag合金膜。 【請求項3】 Cu、AuからAuを選択し、Auを

 1~3 a t%含むことを特徴とする請求項1記載の 電子部品用Ag合金幣。 【請求項4】 Sc、Y、Sm、Eu、Tb、Dy、E

r. Ybから選ばれる1種以上の元素を合計で0、1~ 2at%、Cu、Auのうち1種または2種の元素を 1~3at%含み残部実質的にAgからなることを 特徴とするAg合金順形成用スパッタリングターデット

【請求項5】 Cu、AuからCuを選択し、Cuを 1~2 a t %含むことを特徴とする請求項4記載の 20 Ag合金螺形成用スパッタリングターゲット材。 【請求項6】 Cu、AuからAuを選択し、Auを 1~3 a t 含むことを特徴とする請求項4記載のA g合会購形成用スパッタリングターゲット材。 【発明の詳細な説明】

[0001] 【発明の属する技術分野】本発明は、例えば液晶ディス プレイ(以下、LCD)、プラズマディスプレイパネル (以下、PDP)、フィールドエミッションディスプレ イ(以下、FED)、エレクトロルミネッセンス(以 下、EL)、電子ペーパー等に利用される電気泳動型デ ィスプレイ等の平面表示装置(フラットパネルデスプレ イ、FPD) に加え、各種半導体デバイス、薄膜センサ 磁気ヘッド等の推撃電子部品において、低い電気板 抗あるいは高い光学反射率に加えて、耐食性、耐熱性、 密着性を要求される電子部品用Ag合金順およびAg合 会観形成用スパッタリングターゲット材に関するもので ある.

[0002] 【従来の技術】ガラス基板上に強闘デバイスを作成する 40 LCD、PDP、有機ELディスプレイ等などのFP D、浮膜センサー、セラミック基板上に素子を形成する 磁気ヘッド等に用いる電気配線膜 電極等には 従来か ム耐食性 耐発性 基板との密差性に振れる金属である 純Cr膜、純Ta膜、純Ti膜等の純金属膜またはそれ らの合金勝が用いられている。近年、上記のような強難 デバイス用金属膜では 低板箱な金属膜が要求されてい

る。特に、FPDの分野においては、大型化、高精細 化、高速応答が可能な薄離トランジスタ (TFT) 方式

止するために低低抗化の要求がある。たとえば、ノート パソコン等に用いられる12インチ以上の大型カラーし CDに用いられる配線では比低抗を30μΩcm以下 に、さらに大型の15インチのデスクトップパソコン用 には10μΩcm以下、今後の流晶テレビやより高精組 が要求される種帯情部需素等ではさらかる低低粒か金属 膜が要求されている。

【0003】このため、これらの配線膜には耐食性や密 着性に優れたCrやTaその合金から、より低抵抗のM o、Wの合金膜、現在はさらに低板抗であるA1にT Ta. Ndなどを添加したA1合金が用いられてい

【0004】特にA1-Nd合金は耐食性、耐熱性、密 着性に優れ、薄膜デバイスを製造する際の工程の加熱に よりヒロックが発生も少なく、さらに空温の基板上に成 膜した状態では比板抗は15μΩcmと高いものの、2 50℃以上の加熱処理等を行なうことにより5μΩcm 程度に低減することが可能であり扱れた特件を兼ね備え

た全国順であることが知られている。 【0005】加えて、A1合金により形成した金属膜は 可提来域の反射率が非常に高い特徴を有する。そのた め、FPDの代表であるLCDにおいて、近年外光を効 率よく利用しバックライトを基本的に使用しない反射型 読品ディスプレイや、さらに透過型と反射型を組み合わ せた半透過型液晶ディスプレイ等が開発されているが、 このような反射型ディスプレイに用いる反射膜にも多く

用いられてきた。

Agの適用が検討されている。

[0007]

【0006】しかしながら、A1合金により形成した金 区膜であっても、今後の大型ディスプレイ、携帯機器用 30 ディスプレイ等で要求されるさらなる高精細化、動画に 対応した高速応答件の向上や実現する為には十分とは言 えない。加えて、既述のようにA1合金により低抵抗な 配線膜を得るには加熱処理が必要であり、樹脂基板や樹 脂フィルム等を用いた場合に十分な加熱処理を行なえな いため、低抵抗を得難いという欠点も有している。その ため、A 1 合金に替えてさらに低板拡であるAgの適用 が検討されている。また、Agは反射率においてもA1 よりも優れる。近年、液晶ディスプレイには低消費電力 と表示品質向上のため、反射膜にはペーパーホワイトと 呼ばれる高い反射と可視光域でフラットな反射特件が求 められており、反射膜の用途においても反射率に優れる

【毎明が解注】ようとする課題】 FixのようにAoによ り形成した金属膜は、反射膜、比抵抗ともA1やA1合 金上り自転か特件を有するものの。基根に対する密着件 が低く、応力に起因するヒロックの発生、さらに耐熱 性、耐食性が低いという欠点を有する。例えば、Agを FPDの配線離れるいは反射器として用いた場合、基板 が広く採用されているが、その配線膜には信号遅延を防 50 であるガラスや樹脂基板、拠胎フィルム、耐食性の高い

100091上記の問題を解決するために特勝下9-3 24264号を振にはAu 20. 1~2.5 a.t %。C 240.3~9.3 a.t %。面である。 196.3~9.3 a.t %。同じません。 196.4 号を開いた接着単足にAuCPt、Pd、A v、Cu、N1を認識する合金、特開2001-192 7.5 2号を繋びはAuCPdを0. 1~3 wt %。る 1、Au、Pt 等を0. 1~3 wt %。逐步を含金が異 素されている。

【〇〇101上かり、上れらに開催される方法によりを 素に加工したが、またが同様や、日本が、村にて開発 素に加工したが、ロレーク部は、自然性・人 地が成化性でから取中がますとせてあると、整理は、 な変が中、実際は、ロークの部は、自然性・人 でも同じならから物は再なことは他をひい、具体的に 実現性の様子し、そこに含す整けるは、気を組えるとは 実現性の様子し、そこに含す整けるは、気を組えるとは 観光が与りないのとなっては、これとしても完 加工の場合は収算中の低下や様かの地面はからない機能 十年を寄せに関係していまった。

【0011】本発明の目的は、低い電気抵抗と高い反射 率、ヒロック耐性、耐熱性、耐熱性、そして基板への密 着性を兼は例えたAg合金系電子部品用金質膜を提供す ることにある。 100121

【課題を解決するための手段】本売明着らは、上記の課題を解決するべく、設定数据を行った結果、A s に、選 限した栄息を総合が加してA s を全観ますることによ り、本来A s の持つ高い反射率と低い電気振銘を大きく 根なうことなく間が性を向上し、きらに基数化の原常性 却 も改善できることを見いだし、本発明に対した。

【0013】 すなわち、本毎報記Sc. Y. Sm. E u. Tb. Dy. Er. Y わから選ばれる1 種比した元素を合計で0.1~2 a t %、Cu. A u のうち1軽または2種の注率60.1~3 a t %をみ掲載実質解にA なかからなる単本部制料を含金数である。この様。Cu. A uかから u を選択し、Cu を O. 1~2 a t %をひこと まだはCu. A u かから A u を選択し、A u を O. 1~3 a t %をひことが替ましい。[0014] また、別の本例報とSc. Y. Sm. E

u、Tb、Dy、Er、Ybから選近れる1種以上の元 率を合計で0、1~2 a t%、C u、A uのうち1種ま たは2種の元差0、1~3 a t お合み発速実質的に、 おかたる A s 合金銀税採用メバッタリングターゲット 材である。ごの報での、A uからにを選択し、C u 0、1~2 a t %合むこと、またはC u、A uからA u を選択し、A uをO・1~3 a t 合むことが考ましい。 [0015]

《現明/末編/形響』1本現明/成子高品用以合金原の重 要な特額は、SC、Y、Sm、Eu、Tb、Dy、E r、Yもから選ばれる1種以上の元素と、Cu、Auの うち、種までは2種が元素とを選集デル者として含有 し、これにより最初の増加、反射率の低下や規則が代を 抑制してがら、様様に対する接寄性、および耐食性を交換 している直である。

(2016) INPに、未受明の電子部品形は合金数で Sc. Y. Sm. Eu. Tb. Dy. Er. Ybe 687 でし、1-2 a 1.5 % らんだこれ。A 2009う5 開催なる は運動次率の合有報を創定でし、1-3 a 1.5 ½ できる 関地を設計さる大き、Sc. Y. Sm. Eu. Tb. Dy. Er. Ybe 68 ft 5.6 ½ (2 mg Hz 95 ft 5.6 %) 起発調機能が支援等期がなく、一歩、2 a 1.5 ½ なるに適常は近路と他の支援等から、した、2 ft 5.6 % 低さるに適常は近路とものの起じかましたりであった。 を持ち、数と人がロ、2-1 a 1.5 % であった。 とする、数と人がロ、2-1 a 1.5 % であった。

【0017】また、興時に認かするでは、Aのの1月後 社会場所が通路を含することにより、とロックの地 を抵抗することができ、しかし合計の音音並がの1 まれまますでは、ロックの単時機をがく、一方、3a もたを起えると観知ら上外に、再提び他の低級機能の、 公園中が展下してきり、よって、その音を指記の1 〜3a はかとする、軽生しくほどは、は、Auのうち元階の うち、Cu® O.1 〜2a は、またはAu ® O.1 〜 3a はかまするとである。ことでは、おりまい現代中心と 既記を音ずる風まりる金倉機を得ることでありまい。 【1018】未得明り上便と響から幸化とるの低低。 【1018】未得明り上便と響から幸化とるの低低。 「2018」まで明り上便と響から幸化とるの低低。

し、本発明で選定したSc、Y、Eu、Sm、Tb、D

発生も抑制されることから、微細かつ平滑な表面形態と でるために抵抗の耐加と反射率の低下も抑制できる。さ らに、これら元素の添加により膜応力が低減される効果 と、凝集抑制の両方の効果により、密着性が改善される と考えられる。

【0020】通常、スパッタリング等で形成される膜に おいては、その活加される元素は、マトリクス中に過能 和でਿ高する。つまり、結晶格子間に添加元素が過餘和 に侵入することから、その格子が乱れ、自由電子の動き が阻害されるために抵抗は増加する。これに対し本発明 10 の場合、添加元素であるSc. Y. Sm. Eu. Tb. Dy、Er、YbとAgの化合物が粒界析出すること で、Ag粒内はAg単独またはAgと結晶格子の近いC u. Auの耐溶した組織となり自由電子の働きも関害さ れないことも、低い抵抗を維持できる理由と考えられ

【0021】本発明の電子部品用As合金腕は、安定した 抵抗、反射率を得るために膜厚としては50~300n mとすることが好ましい。50nm未満であると、膜の 表面形態が変化し易く、抵抗が増加する。さらに何えば 20 た。耐熱性評価としては温度250℃、澄素ガス雰囲気 平面表示装置に用いた場合に米が透過するために、反射 率が低下する。一方、300nmを超える順厚である と、抵抗、反射率は大きく変化しないが、膜応力により 剥がれ易くなるとともに、膜を形成する際に時間が掛か り、生産性が低下する。

【0022】また、本発明の電子部品用総合金額を形成 する場合、ターゲット材を用いたスパッタリングが最適 である。スパッタリング法ではターゲット材とほぼ同組 成の模が形成できるためであり、本発明の電子部品用金 屋間であるAg合金間を安定に形成することが可能とな 30 る. このため別の本発明は、本発明の電子部品用な合金 膜と同じ組成を有するAg合金膜形成用スパッタリング

ターゲット材である。 【0023】ターゲット材の製造方法については種々あ るが、一般にターゲット材に要求される高純度、均一組 微、高密度等を達成できるものであれば良い。例えば、 辛苦有用開放により所定の組織に顕称した後、全屋類の 鋳型に鋳込み、さらにその後、続遣、圧延等により軟状 に加工し、機械加工により所定の形状のターゲットに仕 上げることで製造できる。 【0024】本発明の電子部品用Ag合金膜を形成する 際に用いる基板として、ガラス基板、Siウェハーを用 いることが好適ではあるが、スパッタリングで浮膜を形 成できるものであればよく、例えば樹脂基板、金属基 板、その他樹脂箔、金属箔等でもよい。

[0025]

【実施例】電子部品用金属膜であるAg合金膜の目標組 成と実質的に同一となるように真空溶解法でインゴット を作成し、冷間圧延にて板状に加工した後ターゲット材 を作製し、機械加工により直径100mm、厚さ5mm のターゲット材を作製した、そのターゲット材を用いて スパッタリングにより、ガラス茎板またはSiウェハー 上に順厚200nmの電子部品用金属機であるAg合金 膜を形成し、腕特性として、比低抗は4 端子法、反射率 は光学反射率計を用いて測定した。

【0026】さらに、所定製品としての製造工程を経た 後での順特性の変化を評価するために、上記作製した電 子部品用金属膜であるAg合金膜を以下の条件で評価し 中で2時間の加熱処理を除した後の比析柱、反射率を評 価し、環境性評価試験としては温度80°C、湿度90% の大気中に24h放置した徐の特性を、そして、プロセ ス評価試験として、上記耐熱性評価を施した金属膜に、 東京応化製OFPR-800レジストをスピンコートに より形成し、フォトマスクを用いて紫外線でレジストを 雲光後、有機アルカリ現像液NMD-3で現像し、レジ ストパターンを作製し、レジストパターンのない部分の 反射率を再度測定した。その後、リン酸、硝酸、酢酸の 混合液でエッチングし、金属機配線を作成し、その抵抗

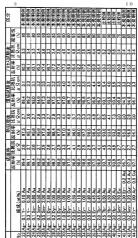
【0027】また、膜の密着性を評価するために、熱処 理を行った金属駅の表面にスコッチテープを貼りつけ、 斜か45°方向に引き剥がした際の面積を20cm2 あ たりの面積率にて表し密着力として評価した。以上の測 定した結果を表1、表2に示す。

[0028] 【表1】

を測定し仕板柱を求めた。



[0029] \* \*【表2】



【0030】純Ag膜は、成膜時には2.5μΩcmの 抵抗と99%の反射率を有するが、無処理、環境試験を 40 低下は少なく、密着性が大幅に改善されていることがわ 行なうと大幅に抵抗は増加し、反射率が低下するととも に、密着性が低いことがわかる。また、A1-Nd合金 は、成膜時の比抵抗は高く、反射率は低いことがわか る。熱処理後比抵抗は低下するが、その値は5μΩcm 以上と高い、一方、本発明のAgに希土類元素であるS c、Y、Eu、Sm、Tb、Dy、Er、Ybから選ば れる1種以上の元素とCu、Auのうち1種または2種 の元素を含むAg合金額は、成額時には、Agより比紙 按は高く、反射率はわずかに低いが、A1-Nd合金よ

\*職、プロセス試験を行なっても、抵抗の増加、反射率の かる。その効果は添加量が多い程向上していることがわ かる。その改善効果は各々の活加量O. 1at%以上で 明確となり、各試験を行なった後も十分な反射率を維持 している。

【0031】しかし、その活加量が増加すると各試験後 の反射率の低下こそ少ないが、成階時の反射率が低下 し、95%以上の高い反射率が得難くなる。希土規元素 であるSc、Y、Eu、Sm、Tb、Dy、Er、Yb はその会計が2at%を超えると計紙抗の増加と反射率 りは比抵抗、反射率とも良好であり、熱処理絵、環境試\*50 の低下が大きくなる。また、Cu、Auは3%を超える 1

と反射率の低下が大きく、今)、特にCuは2%を越える と反射率の低下が大きく、95%以上の反射率を得るこ とが難しくなる。 【0032】また、さらに低い3、5µQcm以下の比 概核を安定して得るには、その含有額は金土類元率であ 5℃、Y、Eu、Sm、Tb、Dy、Er、Ybは 0、2~0、5 a t%、Au、Cuは0、2~1、0 a たが必要よしい。 【0033】 【発明の類果】本発明によれば、低い板技と高い反射率 と維熱性、相切機性、そして蒸散との密射性を改削した 電子採品用金原販を安定に得ることが可能できる。よっ 、低度転が金を高齢率化して、有限して、PD 等や、携層情能電本等に用いられる延行費電力が要求さ れる反便型。CD等の予備販売返記を各種消費デイス に有限であり、電影とか確認は気が